

Cuestionario para la medición de temperatura durante la producción de SiC

Por favor, rellene este formulario para obtener una propuesta individualizada.
Gracias a la información facilitada podemos encontrar la mejor solución para la aplicación deseada.

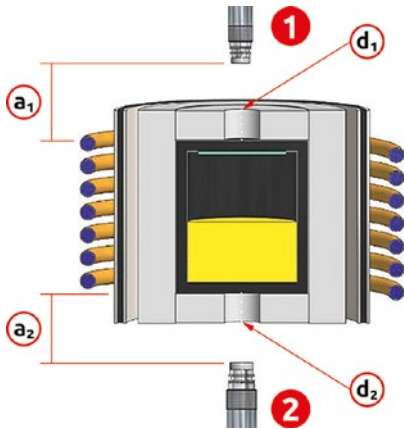
Datos del cliente

Empresa	Departamento de la empresa	Página web
Apartado postal	Calle	
C.P.	Municipio	País
Persona de contacto	Tel.	Email

Sector industrial

Aplicación

Descripción de la medición (Por favor, adjunte fotos o dibujos si fuera posible).



Posición de medición del pirómetro

Desde arriba (1)	<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No
Desde abajo (2)	<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No
Distancia al blanco	$a_1 =$ _____ mm	$a_2 =$ _____ mm
Diámetro del orificio	$d_1 =$ _____ mm	$d_2 =$ _____ mm

Objeto a medir

Temperatura del objeto de medición de _____ hasta _____ °C

Material del objeto de medición _____

Tamaño del objeto de medición _____

Fuente térmica Inducción eléctrica

otra _____

Información acerca del proceso

¿Cuánto dura el proceso del cultivo de cristales? _____ horas días

Velocidad de crecimiento _____

¿Cómo se mide actualmente la temperatura? No se mide con termopar con pirómetro

de forma diferente _____

Temperatura ambiente del pirómetro _____ °C

¿De qué material es la mirilla? Cuarzo Zafiro Borosilicato

otra _____

Especificaciones del instrumento

Tipo de pirómetro portátil estático

Dispositivo de mira Visor a través de la lente Videocámara Puntero láser

Procesamiento de señales

Señal de salida / interfaz digital 0/4-20 mA RS 485 USB IO-Link

Otro _____

¿Desea registrar los valores medidos? Sí No

¿Se dispone de un sistema central de recogida de datos? Sí No

Detalles adicionales o descripción



KELLER HCW GmbH · Infrared Temperature Solutions (ITS)
Carl-Keller-Str. 2-10 · 49479 Ibbenbüren · Alemania
Tel. +49 (0) 5451 850 · Fax +49 (0) 5451 85412 · www.keller.de/its · its@keller.de

KELLER A DIVISION OF GROUPE LEGRIS INDUSTRIES

